

2025年12月吉日

お取引先様 各位

高千穂商事株式会社

<http://www.takachiho.biz/>

SEMICON® Japan 2025 出展ご案内

拝啓 時下益々ご清栄の段お喜び申し上げます。毎々格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、高千穂商事株式会社は49年目となる SEMICON® Japan2025 に例年通り出展することになりました。

本年は、国内で唯一製造（Made in Japan）しております負圧型イオン注入用ガスソース「T-ion™」と、可搬式除害クリーナー「ハザードスイーパーNH3 Neo」を実機に近い状態でご覧いただけます。

これにより、現在、海外ソースから国内ソース T-ion™への切り替えをご検討される場合の具体的なイメージをお伝えし、あらたなガス種の展開もご案内させていただきます。

また、「T-ion™」として昨年開催の IIT2024 富山で学会発表いたしました T-ion Xe 等がラインナップに加わりました。

是非、当社ブース（東5ホール 小間番号 E5616）にお越しいただき、半導体先端技術の情報交換をさせていただきたいと考えております。

また当社ブースでは、ハッピーアワーを開催いたします。（※開催日時：12月18(木)16～17時）
皆様お誘い合わせの上、お越しいただければ幸いに存じます。

昨年以上に充実した内容となるようスタッフ一同準備を整えておりますので、ご多用中とは存じますが、ご来場をお待ち申し上げます。

敬具

記

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. 開催場所 | 東京ビッグサイト 東展示場 第5ホール |
| 2. 開催日 | 2025年12月17日（水）～12月19（金） |
| 3. 展示時間 | 午前10時～午後5時 |
| 4. 弊社出展ブース | 東5ホール 小間番号 E5616 |
| 5. 展示製品 | 半導体製造用ガス及び関連機器 |

○注目製品

- ◆ 量産用負圧イオン注入ガスボックス
- ◆ 吸着型負圧ガスイオンソース T-ion™
- ◆ 可搬式除害クリーナー ハザードスイーパー
- ◆ トクシキャプチャー™（毒性ガスを無害化するアウトレットキャップ）
- ◆ エキシマレーザー発振用ガス（ArF、KrF用等）
- ◆ ¹¹BF3(11エンリッチボロン)
- ◆ ⁷²GeF4(72エンリッチ四フッ化ゲルマン)
- ◆ 最先端半導体エッチング、クリーニング用フロン系ガス

以上